



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

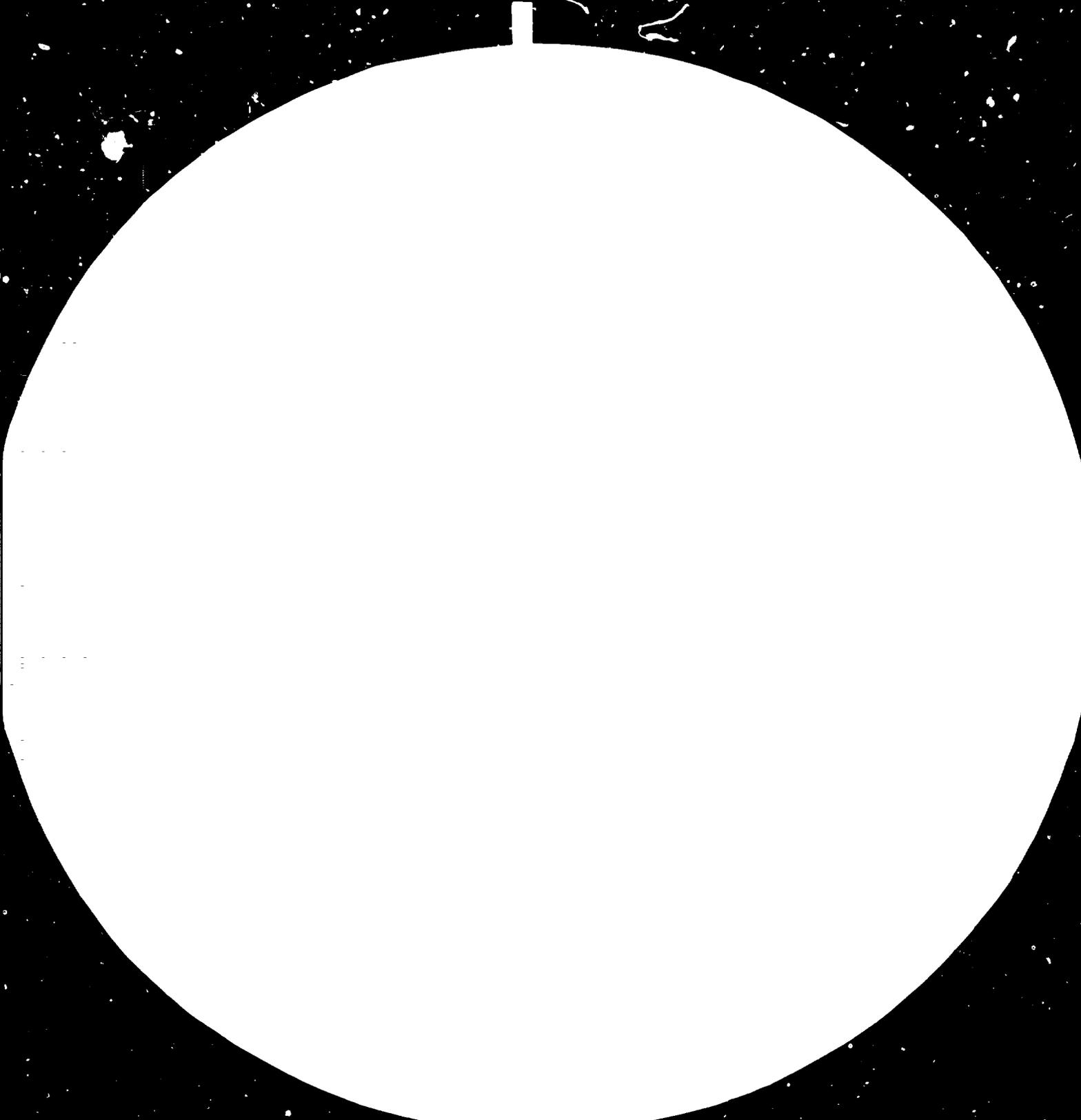
FAIR USE POLICY

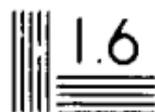
Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

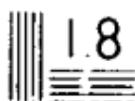
Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org





2.8 2.5



Resolution Test Chart
1963 Edition
NBS Monograph 17



11845-S



Distr. LIMITADA

ID/WG.372/9

27 mayo 1982

ESPAÑOL

Original: INGLES

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Reunión de Expertos ONUDI/CEPAL sobre las consecuencias de los adelantos de la microelectrónica en la región de la CEPAL

Ciudad de México, 7-11 junio 1982

PROGRAMA PROVISIONAL

Lunes 7 de junio de 1982:

Apertura de la Reunión
Elección del Presidente y del Relator
Aprobación del Programa Provisional

Sesión plenaria:

- Examen de la situación actual de los adelantos tecnológicos en microelectrónica (tema i del programa);
- Aplicaciones en los sectores de la industria y tendencias previstas (tema ii del programa);
- Examen y análisis de la experiencia adquirida en los sectores industriales y afines en determinados países de la región de la CEPAL (tema iii del programa);

Martes 8 de junio de 1982:

Grupo de Trabajo I

- Repercusiones económicas y sociales de la microelectrónica, incluidas las consecuencias para las actividades y políticas industriales y afines (tema iv del programa);
- Programa de desarrollo de la capacidad tecnológica en cuanto a fabricación, aplicación y mano de obra (tema vi del programa);
- Medidas normativas y mecanismos de vigilancia (tema vii del programa);
- Programas regionales e internacionales y especialmente medidas por parte de la CEPAL y la ONUDI, incluidos programas de CTPD (tema viii del programa);

Grupo de Trabajo II

- Aplicaciones especiales adecuadas para los países de la región (tema v del programa); temas vi y viii supra.

Miércoles 9 de junio de 1982: Reunión de los Grupos de Trabajo I y II:

- Deliberaciones y preparación de los proyectos de informe de los Grupos de Trabajo;

Sesión plenaria:

- Presentación de las deliberaciones de los Grupos de Trabajo;

Jueves 10 de junio de 1982: Sesión plenaria:

- Exposición a cargo de consultores de la ONUDI;
- Presentación de los informes de los Grupos de Trabajo;
- Examen de los informes (tema viii del programa);

Preparación del informe de la reunión por las secretarías de la ONUDI y la CEPAL;

Viernes 11 de junio de 1982: Continuación de la preparación del informe de la reunión a cargo de las secretarías de la ONUDI y la CEPAL;

Sesión plenaria:

- Aprobación del informe y conclusión de la reunión.

